| ●入試名称<br>大　学<br>(問合せ先等) | 学　部<br>(学群・学域) | 学科−専攻<br>(学類) | 募集人員 | 出願資格<br>対象課程 | 出願専攻区分時の分 | 現浪区分 | 成績基準 | 特定条件(取得資格・活動実績等)・求める学生像等 | 選考方法<br>CT教科科目 | 小論文・面接・その他<br>＊提出書類（志願票以外） | 2017年度入試日程<br>出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 備考<br>合否判定評価法，小論文・面接の内容，新増設，その他 | 2016年度入試結果<br>出願者数(エントリー数) | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●AO入試<br>三　重　大　学<br>★工学研究科チーム学務担当<br>℡(059)231-9469<br>〒514-8507　三重県津市栗真町屋町1577<br>要項：〒250円貼付宛名明記の返信用封筒(角2号)<br>出願：郵送 | 工 | <9月実施><br>機械工 | 10 | 全 | 専 | 浪 | × | 志願する学科のスクーリングに参加し，当該学科に関する専門分野を修める意欲を有する者<br>(注)スクーリング→第1回→8月20日(申込み7月25日〜8月4日)，第2回→12月3日（申込み11月7日〜11月16日）<br>(注)スクーリングでは学科紹介やAO入試の説明を行う<br>(注)工学部の求める学生像＝(1)自然，社会，文化等に対して幅広い関心をもち，それらの基礎学力を持った者，(2)工学を理解するために必要な数学，理科に興味をもち，それらを応用する能力と自主的に学ぶ意欲を持った者，(3)工学とその周辺分野に対する旺盛な好奇心をもち，真摯に問題を探求し続ける姿勢を持った者，(4)工学における問題解決の実践に情熱をもち，社会に貢献しようという気概を持った者 | × | 書類審査・面接（数・物・英に関する試問含む）<br>(書類)自己推薦書，調査書 | 8.22<br>〜<br>8.31 | 9.20<br>9.21<br>(指定) | 10.14 | 書類＋面接200点 | 41 | 11 | 3.7 |
| | | | 2 | 機械 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1.0 |
| | | 電気電子工 | 10 | 全 | | | | | | 書類審査・筆記試験（微分・積分，電気・磁気）・面接<br>(書類)自己推薦書，調査書 | | <筆記><br>9.20<br><面接><br>9.21 | | 書類＋面接200点，筆記試験400点，計600点 | 29 | 10 | 2.9 |
| | | | 2 | 電気電子 | | | | | | | | | | | 8 | 1 | 8.0 |
| | | 分子素材工 | 10 | 全 | | | | | | 書類審査・面接<br>(書類)自己推薦書，調査書 | | 9.20<br>9.21<br>(指定) | | 書類＋面接200点 | 46 | 11 | 4.2 |
| | | <2月実施><br>機械工 | 10 | 全 | 専 | 浪 | × | | 3-5 | 1次＝CT（機械工学科・情報工学科＝募集人員の2倍程度，分子素材工学科＝3倍程度を選抜）<br>2次＝書類審査・面接<br>CT数・理・英<br>(書類)自己推薦書，調査書 | 1.16<br>〜<br>1.20 | <1次><br>−<br><2次><br>2.6 | 2.2<br>2.8 | 1次＝CT500点（数200点，理・英各150点），2次＝書類＋面接100点，最終−計600点<br>CT数＝ⅠA・ⅡB指定，理＝物・化指定 | 22 | 10 | 2.2 |
| | | 分子素材工 | 5 | | | | | | | | | | | 1次＝CT350点（数・英各100点，物50点，化100点），2次＝書類＋面接100点，最終−計450点<br>CT数①＝ⅠA指定，数②＝ⅡB・工・簿・情報から1科目，理＝物・化指定 | 6 | 3 | 2.0 |
| | | 情報工 | 5 | | | | | 本学科に関する専門分野を修める意欲を有する者<br>(注)工学部の求める学生像＝(1)自然，社会，文化等に対して幅広い関心をもち，それらの基礎学力を持った者，(2)工学を理解するために必要な数学，理科に興味をもち，それらを応用する能力と自主的に学ぶ意欲を持った者，(3)工学とその周辺分野に対する旺盛な好奇心をもち，真摯に問題を探求し続ける姿勢を持った者，(4)工学における問題解決の実践に情熱をもち，社会に貢献しようという気概を持った者 | | | | | | 1次＝CT500点（数200点，理150点＜物100点，選択50点＞，英150点），2次＝書類＋面接100点，最終−計600点<br>CT数＝ⅠA・ⅡB指定，理＝物必須，化・生から1科目 | 15 | 5 | 3.0 |